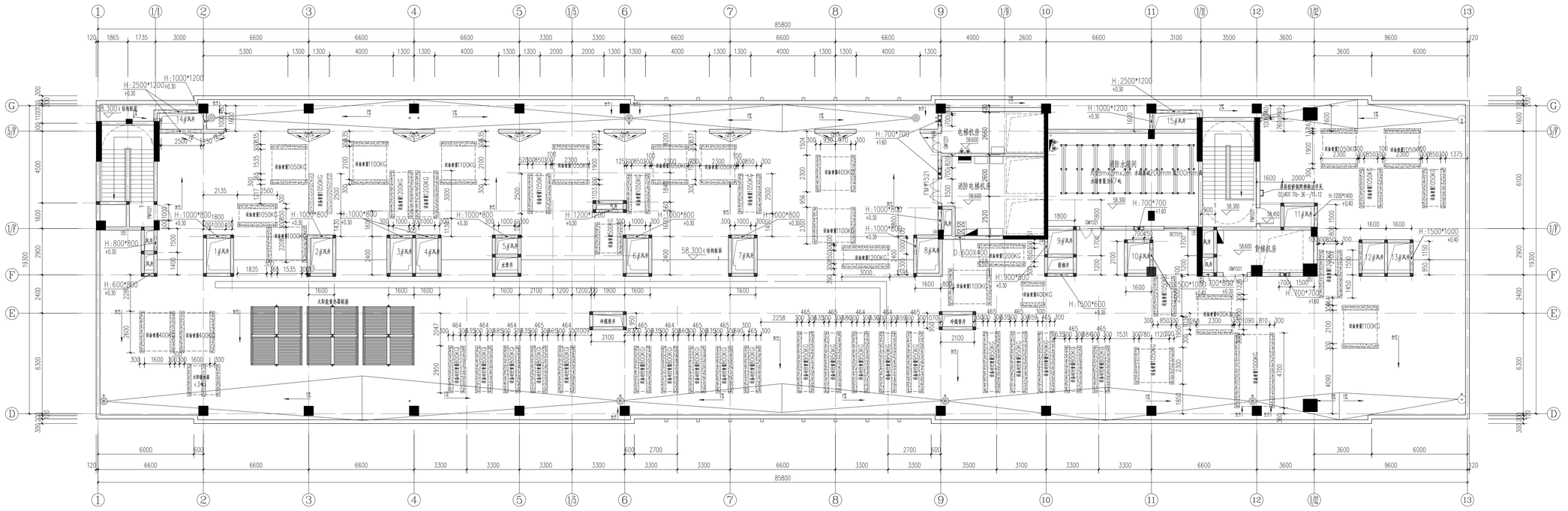

屋顶机房层平面图 1:100

本层建筑面积 151.10m²

工程编号 Project No.	M2014-01
图别 Drawing Phase	建 施
图号 Drawing No.	18
比例 Scale	1:100
版次 Version	01
日期 Date	2017.02.15

工程名称 Project Name: 国家纳米科学中心纳米集成技术与纳米制造综合研究平台项目

子项 Building Name: 纳米集成技术与纳米制造综合研究平台

图名 Drawing Title: 屋顶平面图

上海电子工程设计研究院有限公司 SHANGHAI ELECTRONIC ENGINEERING DESIGN & RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD

制图 Drawn by	张天逸	专业负责人 Professional Director	许丹	许丹	
设计 Designed by	张天逸	项目负责人 Project Principal	许丹	许丹	
校对 Checked by	许丹	审核 Verified by	张人鸿		

单位出图专用章盖章 DRIVING RELEASE SEAL

工程施工图设计出图专用章
资质证书号:A131003013
有效期至2020年04月16日止
上海市勘察设计行业协会统一颁发

个人执业专用章盖章 CHARTERED DESIGNER SEAL

中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名: 许 丹
注册号: 3100301-004
有效期: 至2018年12月

修改 设计 校对 审核 审定 制图 电 给排水 暖通 建筑 会 签

A0 FILENAME